

⑫ 公開特許公報 (A) 平2-164735

⑬ Int.Cl.*

C 03 B 37/018
G 02 B 6/00

識別記号

3 5 6 A

庁内整理番号

8821-4G
7036-2H

⑭ 公開 平成2年(1990)6月25日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 石英ガラスストートの製造装置

⑯ 特 願 昭63-320834

⑰ 出 願 昭63(1988)12月20日

⑱ 発明者 清水繁夫 千葉県市原市八幡海岸通6 古河電気工業株式会社千葉事業所内

⑲ 発明者 日原弘 千葉県市原市八幡海岸通6 古河電気工業株式会社千葉事業所内

⑳ 出願人 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

㉑ 代理人 弁理士 松本英俊

印月 本田 錄

1. 発明の名称

石英ガラスストートの製造装置

2. 特許請求の範囲

反応容器内でバーナから酸素ガス、水素ガス、ガラス原料ガスを放出し、酸素・水素火炎中で前記ガラス原料ガスを加水分解してガラス微粒子を形成し、該ガラス微粒子を種々に付着・堆積させて石英ガラスストートを成長させると共に、前記反応容器内にはガスを導入して舞い上りススを該ガスと共に排気管から排出させる石英ガラスストートの製造装置において、前記反応容器内には該反応容器内に流入する前記ガスが前記石英ガラスストートの外周面に当るように逆流する整流板が設けられていることを特徴とする石英ガラスストートの製造装置。

3. 発明の詳細な説明

[技術上の利用分野]

本発明は、気相軸付け法による石英ガラスストートの製造装置に関するものである。

[従来技術]

石英ガラスストートの製造方法に、気相軸付け法がある。この方法は、多巣管バーナに酸素ガス、水素ガス、ガラス原料ガス（四塩化ケイ素等）、その他を流し、酸素・水素火炎中でガラス原料ガスを加水分解してガラス微粒子を形成し、該ガラス微粒子を種々に付着・堆積させて石英ガラスストートを軸方向に成長させるものである。この石英ガラスストートは、その後、ガラス微粒子を熱処理し、脱水及び焼結・ガラス化し、光ファイバブリッジとしとする。

気相軸付け法では、酸素・水素火炎中で生成したガラス微粒子のうち、堆積しないものは、排気管によって強制排気しているが、その一部は反応容器内を浮遊する舞い上りススとなつた後、ストート表面に付着する。この付着した舞い上りススは、その後の熱処理工程で石英ガラスの発泡の原因となる。

石英ガラスストートの形状安定性と反応容器内壁へのススの付着防止を目的として、第3図に示す

ような石英ガラスストートの製造装置が提案されている。この装置は、上部が開口した球状の下部容器部1の上部に、円筒状の上部外筒部2が一体に連設され、該上部外筒部2内に同軸状に上部内筒部3が設けられ、これら上部外筒部2と上部内筒部3の上端が蓋4で閉塞された構造の反応容器5を用いる。そして、蓋4を貫通して該反応容器5内に挿入した棒棒6に多孔管バーナ7よりガラス微粒子を付着・堆積させて石英ガラスストート8を形成する。このようなストート堆積時に、上部外筒部2に設けられた開気孔9からガス、この例では外気を導入し、この外気を上部外筒部2と上部内筒部3との間を通って下部容器部1に流入させ、該下部容器部1の内壁に沿って流し、舞い上りススと一緒に排気管10から排出させる。排気管10には図示しないが排風機が接続されていて強制排気を行うようになっている。このため、反応容器5内外の気圧差により、開気孔9から外気が自然流入するようになっている。

[発明が解決しようとする課題]

石英ガラスストートの製造装置において、前記反応容器内には該反応容器内に流入する前記ガスが前記石英ガラスストートの外周面に当るように整流する整流板が設けられていることを特徴とする。

[作用]

このようにすると、ストート外周面にガスによる下降流が形成されるため、バーナで形成された酸素・水素火炎の上昇流が抑制され、ススの舞い上りを防止でき、舞い上りススが石英ガラスストート表面に付着するのを防止できる。

[実施例]

以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。なお、前述した第3図と相対応する部分には同一符号を付けて示している。

第1図は本発明の第1実施例を示したものである。本実施例の石英ガラスストートの製造装置は、上部外筒部2と上部内筒部3との下端に、外気が石英ガラスストート8の外周面に当るように該外気の流れの方向を変える整流板11、12が設けられている。

このような上部二重形の反応容器5は、舞い上りススの該反応容器内壁への付着を防止し、この内壁からススが舞い上って来ることを予防する効果は大きいが、バーナ7で形成される酸素・水素火炎の上昇流と一緒に上部内筒部3内に舞い上るススを抑制する効果がなく、この舞い上りススが石英ガラスストート8に付着するのを防止できない問題点があった。

本発明の目的は、舞い上りススが石英ガラスストートの表面に付着するのを防止できる石英ガラスストートの製造装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するための本発明の構成を説明すると、本発明は反応容器内でバーナから酸素ガス、水素ガス、ガラス原料ガスを放出し、酸素・水素火炎中で前記ガラス原料ガスを加水分解してガラス微粒子を形成し、該ガラス微粒子を棒棒に付着・堆積させて石英ガラスストートを成長させると共に、前記反応容器内にはガスを導入して舞い上りススを該ガスと共に排気管から排出させる

このようにすると、石英ガラスストート8の外周面に外気による下降流が形成されるため、バーナ7で形成された酸素・水素火炎の上昇流が抑制され、上部内筒部3内へのススの舞い上りを防止できる。また、バーナ7の酸素・水素火炎流と外気流によって石英ガラスストート8が下部容器部1内の気流が遮断されるため、下部容器部1内で気流によって浮遊する舞い上りススが石英ガラスストート8に付着するのを防止できる。

本実施例では、上部内筒部3の下部にも整流板12を設けたが、これは整流板11の効果をあけるためであって、整流板11のみで十分な効果が得られる場合にはなくても良い。

また、本実施例で上部二重形の反応容器5を用いたのは、導入された外気の流路断面積が小さいため、上部の両筒部2、3の下部での流速が速く、ストート表面近傍での上昇流抑制効果が大きいためである。従って、十分な下降流速が得られる場合には、上部内筒部3を省略してもよい。

第2図は本発明の第2実施例を示したものであ

る。第1実施例では、排気管10を通して排風機によって反応容器5内の気体を排気することにより生じる反応容器5内外の気圧差を利用して、開気孔9から外気を自然流入させていたが、反応容器5内外の気圧差が変動することにより外気の流入量が変動し、石英ガラスストート8の表面近傍における外気下降流の流速が変動する。このためバーナ7で形成される酸素・水素火炎流の石英ガラスストート8表面での流れが乱され、石英ガラスストート8の形状が変動し易いおそれがある。

そこで、第2図に示すように、開気孔9に流量調節器13を介してガスタンク14を接続し、上部外筒部2と上部内筒部3の間に導入するガス流量を一定に保つようにすると、石英ガラスストート8の表面近傍のガス下降流の流速変動が小さくなり、石英ガラスストート8の形状を安定に保つことができる。

【発明の効果】

以上説明したように本発明に係る石英ガラスストートの製造装置は、反応容器内に注入するガスが

石英ガラスストートの外周面に当るように設置する整流板を設けたので、該ガスによる下降流がストー卜外周面に形成され、バーナで形成された酸素・水素火炎の上昇流が抑制され、ススの舞い上りを防止でき、舞い上りススが石英ガラスストート表面に付着するのを防止でき、発泡のない石英ガラスを容易に得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は本発明に係る装置の第1、第2実施例の概断端面図、第3図は従来の装置の概断端面図である。

1…下部容器部、2…上部外筒部、3…上部内筒部、4…管、5…反応容器、6…横棒、7…多重管バーナ、8…石英ガラスストート、9…開気孔、10…排気管、11、12…整流板、13…流量調節器、14…ガスタンク。

代理人弁理士 松本英俊

